(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-35182

(43)公開日 平成6年(1994)2月10日

(51)Int.Cl. ⁵		識別配号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F	7/022				
G 0 2 B	5/20	101	7348-2K		
G 0 3 F	7/004	505			
			•		
			•		

審査請求 未請求 請求項の数4(全 6 頁)

(21)出願番号	特顯平4-192139	(71)出願人	
(00) II EE II	TI-1 4 (-(1000) G F.00 II		住友化学工業株式会社
(22)出願日	平成 4 年(1992) 7 月20日		大阪府大阪市中央区北浜 4丁目5番33号
		(72)発明者	日城 良樹
			大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
			号 住友化学工業株式会社内
		(72)発明者	竹山 尚幹
			大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
			号 住友化学工業株式会社内
		(72)発明者	山本 茂樹
			大阪府大阪市此花区春日出中3丁目1番98
			号 住友化学工業株式会社内
		6= (3 (t) == 1	• — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		(74)代理人	弁理士 久保山 隆 (外1名)
		i	

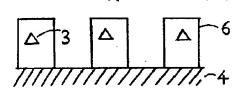
(54)【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物及びそれを用いるカラーフィルターの製造方法

(57)【要約】

【目的】 解像度及び耐熱性等の諸性能に優れたポジ型 レジスト組成物、並びに耐溶剤性及び微細度等の諸性能 に優れたカラーフィルターを容易に製造する方法を提供 する。

【構成】 熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋 剤、色素及び溶剤を含有してなるポジ型レジスト組成物、並びに該ポジ型レジスト組成物を基体上に塗布後、マスクを通して露光し、該露光部を現像してポジ型レジストパターンを全面露光し、次いで露光後のポジ型レジストパターンを硬化させることからなるカラーフィルターの製造方法。

硬 化



【特許請求の範囲】

【請求項1】熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架 橋剤、色素及び溶剤を含有してなるポジ型レジスト組成 物。

【請求項2】熱硬化性樹脂がノボラック樹脂であり、キ ノンジアジド化合物が o - ナフトキノンジアジド化合物 である請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】架橋剤が下式

 $-(CH_1)$, OR

(式中、Rは水素原子又は低級アルキル基を表わし、s は1~4の整数を表わす。)で示される基を有する化合 物である請求項1又は2に記載のポジ型レジスト組成

【請求項4】請求項1に記載のポジ型レジスト組成物を 基体上に塗布後、マスクを通して露光し、該露光部を現 像してポジ型レジストパターンを形成させ、上記ポジ型 レジストバターンを全面露光し、次いで露光後のポジ型 レジストパターンを硬化させることからなるカラーフィ ルターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はカラーフィルターに用い られるポジ型レジスト組成物、及びそれを用いるカラー フィルターの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】カラーフィルター、特に電荷結合素子 (CCD) もしくは液晶表示素子(LCD)等の固体撮像素 子用カラーフィルターは、初めにフォトレジストにより バターンを形成し、次いで染色する方法、或いは色素又 は顔料等の色材を添加したフォトレジストによりパター ンを形成する方法を用いて製作されている。しかしなが ら、前者の方法においては、染色工程の複雑さ及び工程 管理の困難さ等の問題点がある。一方、後者の方法とし ては、例えば特開平4-163552号公報に記載されている ような、顔料を分散したレジスト等を用いるものが提案 されている。この方法では、顔料自体1μm前後の粒子 を含んでいるために高解像度が要求されるCCD 用カラー フィルターの製作には不適である。又、特開平4-1287 03号公報に記載されているような、樹脂溶液に感光剤及 び色素を溶解した色材をパターニングし、スピンオング 40 ラス(SOG)を保護膜とする方法では、色パターンの安 定性等に問題がある。さらに、特開平2-127602及び特 開平4-175753号公報に記載されているようなノボラッ ク樹脂、キノンジアジド化合物及び染料を含むポジ型レ ジスト組成物を用いる方法では、パターン形成後に髙温 ・長時間の加熱を要するため、ノボラック樹脂の耐熱性 等に問題がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記従来の技 術の問題点を解決して、解像度及び耐熱性等の諸性能に 50 優れたポジ型レジスト組成物、並びにそれを用いる、工 程管理等の容易なカラーフィルターの製造方法を提供す

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は熱硬化性樹脂、 キノンジアジド化合物、架橋剤、色素及び溶剤を含有し てなるポジ型レジスト組成物、並びに、それを基体上に 塗布後、マスクを通して露光し、該露光部を現像してポ ジ型レジストパターンを形成させ、上記ポジ型レジスト パターンを全面露光し、次いで露光後のポジ型レジスト パターンを硬化させることからなるカラーフィルターの 製造方法である。

【0005】熱硬化性樹脂としては熱により硬化する性 質を有するものであれば特に制限されないが、好ましく は、フェノール性水酸基もしくはカルボキシル基を有す る樹脂、或いはJ. Photopolym. Sci. Technol. vol.3,N 0.3(1990) の第235 ~247 頁に記載されているようなヒ ドロキシスチレン構造を含む共重合体、即ち、p-ヒド ロキシスチレンとp-アセトキシメチルスチレンとの共 20 重合体等が挙げられる。カルボキシル基を有する樹脂と しては、例えばポリメタクリレートとマレイン酸無水物 との共重合体等が挙げられる。上記フェノール性水酸基 を有する樹脂としては、例えばアルカリ可溶性のフェノ ール樹脂もしくはノボラック樹脂等が挙げられる。ノボ ラック樹脂としては、例えばフェノール類とアルデヒド 類とを酸触媒の存在下に縮合して得られるものが挙げら れる。フェノール類としては、例えばフェノール、クレ ゾール、エチルフェノール、プチルフェノール、キシレ ノール、フェニルフェノール、カテコール、レゾルシノ ール、ピロガロール、ナフトール、ビスフェノールCも しくはビスフェノールA等が挙げられる。これらのフェ ノール類は単独で、又は2種以上組合わせて用いられ る。アルデヒド類としては、例えばホルムアルデヒド、 パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオン アルデヒドもしくはベンズアルデヒド等の脂肪族又は芳 香族アルデヒドが挙げられる。フェノール性水酸基を有 する樹脂等の熱硬化性樹脂は必要により、分別等の手段 を用いて分子量分布を調節してもよい。又、ビスフェノ ールAもしくはビスフェノールC等のフェノール類を熱 硬化性樹脂に添加してもよい。

【0006】架橋削としては、例えば下式

- (CH,), OR

(式中、Rは水素原子又は低級アルキル基を表わし、s は1~4の整数を表わす。)で示される基を有する化合 物及びメラミンが挙げられる。上式で示される基を有す る化合物としては、例えば下式

[0007]

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
Z \\
\hline
 & Z \\
\hline
 & N \\
 & N \\
\hline
 & N \\
 & N \\
\hline
 & N \\
 & N \\
\hline
 & N \\
 & N \\$$

[0008] (式中、Zは-NR、R、又はフェニル基*

[0010]

H₃COH₂C

$$H_3COH_2C$$
 $O=C$
 $CH-N$
 $C=O$
(iii)

CH₂OCH₃

【0011】で示される化合物等が挙げられる。R及びR, ~R, で表わされる低級アルキル基としてはメチル、エチル、n-プロピル又はn-ブチル基が挙げられ、好ましい低級アルキル基としてはメチル又はエチル基が挙げられる。式(i)~(ii)で示される化合物は各々、p-クレゾール又はt-ブチルフェノールを塩基性条件下でホルムアルデヒドと縮合させることにより製造することができる。又、式(iii)~(vi)で示される化合物は特開平1-293339号公報に記載された公知化合物である。式-(CH,),ORで示される基を有する、好ましい化合物としては、例えばヘキサメトキシメチロール化メラミン、ヘキサメトキシエチロール化メラミンスはヘキサメトキシプロピロール化メラミン等が挙げられる。

【0012】キノンジアジド化合物としては、例えばの ーナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル又は スルホン酸アミド、或いはのーナフトキノンジアジドー 4ースルホン酸エステル又はスルホン酸アミド等が挙げ られる。これらのエステル又はアミドは、例えば特開平 2-84650及び特開平3-49437号公報に一般式(I) * を表わす。R, $\sim R$, はこれらの中、少なくとも1つが $-(CH_*)$, $OH又は-(CH_*)$, OR, を表わすという条件付きでA々、水素原子、 $-(CH_*)$, OH又は $-(CH_*)$, OR, を表わす。R, は低級アルキル基を表わす。Sは1 \sim 4の整数を表わす。)で示される化合物、或いは下式

[0009]

【化2】

※ ※ 【化3】

で記載されているフェノール化合物等を用いて公知の方 法により製造することができる。

【0013】色素としてはカラーフィルターとして望ま しいスペクトルを有し、且つ、上記熱硬化性樹脂を溶解 する溶剤にそのままで、或いは変性した形で溶解する染 料等を用いることができる。これらの染料としては、例 えば油溶性染料、分散染料、反応性染料、酸性染料もし くは直接染料等が挙げられる。これらの染料の具体例と しては、例えば住友化学工業(株)製スミプラスト(Su 40 miplast)もしくはオレオゾール(Oleosol)染料、チ バガイギー社製オラゾール染料或いはBASF社製Neozapon 染料等が挙げられる溶剤としては、例えばメチルセロソ ルブ、エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテー ト、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコー ルジメチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロ ピルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、N. N-ジメチルアセトアミド、N-メチルピロリ ドン、ァープチロラクトン、シクロヘキサノン、酢酸エ チル、酢酸n-ブチル、酢酸プロピレングリコールモノ 50 エチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、ピルビン酸 エチルもしくはジメチルホルムアミド等が挙げられる。 これらの溶剤は単独で、或いは2種以上組合わせて用い られる。

[0014] 熱硬化性樹脂は通常、溶剤中に2~50重量%程度の割合で溶解させる。キノンジアジド化合物、架橋剤及び色素の使用量は通常、上記の熱硬化性樹脂溶液に対して各々2~20、2~50及び0.1~20重量%程度である。

[0015] ボジ型レジストは露光によりアルカリ現像 液に対する溶解度に差が生ずることを利用して、露光部 10 が除去され、未露光部がボジ型パターンとして残存するものである。即ち、上記キノンジアジド化合物は露光により分解してアルカリ現像液に可溶となるが、一方、未 露光部では上記樹脂のアルカリ現像液に対する溶解を抑制するように作用する。露光には、例えば水銀ランプ等の紫外線、遠紫外線、電子線もしくはX線等が用いられる。

【0016】図1~図5に本発明方法の一態様を示す。 基体に、熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋 剤、色素及び溶剤を含む組成物を塗布後、溶剤を蒸発さ 20 せる(図1参照)。マスクを通した露光により露光部の キノンジアジド化合物を分解する(図2参照)。現像 後、未露光部のボジ型レジストパターンを得る(図3参 照)。この未露光部のボジ型レジストパターンを全面露 光する(図4参照)。ポジ型レジストパターンを加熱す ることにより硬化(保持)させる(図5参照)。全面露 光を行ってキノンジアジド化合物を分解させた後に、硬 化させる本発明方法は、ボジ型レジストパターンの耐溶 剤性を高める。

[0017]

【実施例】次に、実施例により本発明を更に具体的に説明する。実施例中、部は重量部を表わす。尚、以下の実施例における共通の条件は次のとおりである。カラーフィルターの製造方法については、シリコンウエハーに熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、色素及び溶剤を含むボジ型レジスト組成物をスピンコートし、加熱により溶剤を蒸発させた後、マスクを通して露光を行い、キノンジアジド化合物を分解させた。必要により、加熱後、現像してモザイクバターンを得た。露光は日立製作所(株)製 i 線露光ステッパーHITACHI LD-5010-i (NA=0.40) により行った。又、現像液は住友化学工業(株)製SOPD又はSOPD-Bを用いた。

【0018】実施例1

m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒド (反応モル比=5/5/7.5) 混合物から得られたクレゾールノボラック樹脂 (ポリスチレン換算重量平均分子量4300) 3.4 部、下式

[0019]

[化4]

【0020】で示されるフェノール化合物を用いて製造された0-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル (平均2個の水酸基がエステル化されている)1.8 部、ヘキサメトキシメチロール化メラミン0.8 部、乳酸エチル20部及び住友化学工業(株)製オレオゾールブルーEL1部を混合してボシ型レジスト組成物を得た。

【0021】実施例2

実施例1で得たポジ型レジスト組成物をシリコンウエハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。シリコンウエハーを露光後、100°Cで加熱し、次いでアルカリ現像により露光部を除去して0.8 μmの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを全面露光後、150°C・15分加熱してシアンカラーフィルターを得た。

[0022] 実施例3

住友化学工業(株)製オレオゾールブルーELに代えて住友化学工業(株)製オレオゾールイエロー2Gを用いる以外は、実施例1と同様にしてポジ型レジスト組成物を得た。以下、実施例2と同様の操作を行ってイエローカラーフィルターを得た。

30 【0023】実施例4

実施例1で用いたクレゾールノボラック樹脂10部、ヘキサメトキシメチロール化メラミン2部、実施例1の式で示されるフェノール化合物の o − ナフトキノンジアジド−5−スルホン酸アミド1.8 部、エチルセロソルブアセテート60部、及びチバガイギー社製オラゾールピンク(マゼンタ染料)1部を混合してポジ型レジスト組成物を得た。このボジ型レジスト組成物をりリコンウエハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。シリコンウエハーを露光後、アルカリ現像して1μmの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを全面露光後、150℃・10分加熱してマゼンタカラーフィルターを得た。【0024】実施例5

ボリメチルメタクリレートと無水マレイン酸との共重合体10部、ヘキサメトキシメチロール化メラミン2部、実施例1で用いたoーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル10部、ジメチルホルムアミド80部及び住友化学工業(株)製オレオゾールブルーEL2部を混合してボジ型レジスト組成物を得た。このボジ型レジスト組成物をシリコンウエハーにスピンコートした後、溶剤を蒸50発させた。シリコンウエハーを露光後、100℃で加熱し

7

た。次いで、アルカリ現像して 1 μmの解像度を有する ポジ型着色パターンを得た。これを全面露光後、150 ℃ ・10分加熱してシアンカラーフィルターを得た。

【0025】実施例6

実施例1で用いたクレゾールノボラック樹脂10部、ヘキ サメチロール化メラミン2.5部、実施例1で用いたロー ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル5部、 エチルセロソルブアセテート60部及び実施例3で用いた オレオゾールイエロー2G2 部を混合してポジ型レジスト 組成物を得た。このポジ型レジスト組成物をシリコンウ 10 エハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。シリ コンウエハーを露光後、100 ℃で加熱した。次いで、ア ルカリ現像して 1 μmの解像度を有するポジ型着色パタ ーンを得た。これを全面露光後、150 ℃・10分加熱して イエローカラーフィルターを得た。別途、オレオゾール イエロー2Gに代えて実施例4で用いたオラゾールピンク を用いる以外は、上記同様に操作してポジ型レジスト組 成物を得た。とのレジスト組成物を、上記イエローカラ ーフィルターの上に塗布し、イエローカラーフィルター を得た場合と同様にして操作し、マゼンタカラーフィル 20 ターを得た。さらに、実施例1で得たポジ型レジスト組 成物をマゼンタカラーフィルターの上に塗布し、実施例 2と同様に処理してシアンカラーフィルターを得た。 こ のようにして、イエロー、マゼンタ及びシアンの補色系 カラーフィルターを得た。

【0026】比較例1

全面露光の操作を行わない以外は、実施例3と同様にして得た(但し、150°Cの加熱は10分行った)イエローカ*

* ラーフィルターの上に実施例4で得たマゼンタ色ポジ型 レジスト組成物を塗布したところ、イエローカラーフィ ルターのポジ型レジストパターンが溶解してしまった。 【0027】

【発明の効果】本発明のポジ型レジスト組成物は解像度及び耐熱性等の諸性能に優れている。又、本発明方法によれば熱硬化性樹脂及び架橋剤を含むポジ型レジストを用いるため、耐溶剤性及び微細度等の諸性能に優れたカラーフィルターを容易に製造することができる。

10 【図面の簡単な説明】

【図1】基体に塗布されたレジスト組成物である。

【図2】マスクを通して露光する工程である。

【図3】現像後のポジ型レジストバターンである。

[図4] ポジ型レジストバターンを全面露光する工程である。

[図5] 硬化したポジ型レジストバターンである。

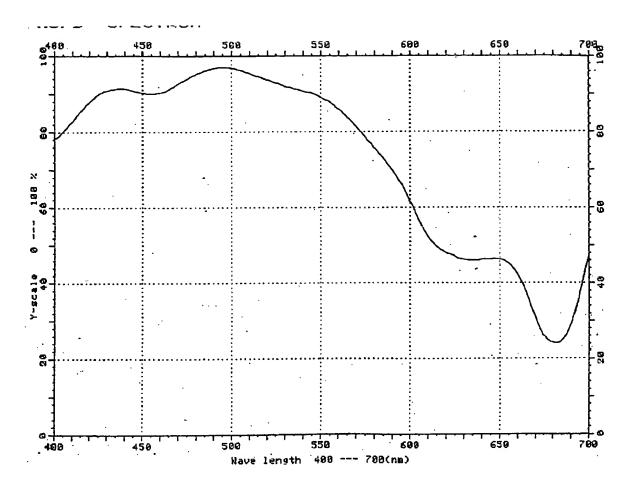
【図6】実施例1のレジスト組成物を用いて石英ウエハー上に作製したシアンカラーフィルター(幅は約3 μ m)の透過率曲線である〔大塚電子(株)製MCPD-1000 により測定〕。

【符号の説明】

- 1 レジスト組成物
- 2 キノンジアジド化合物
- 3 色素
- 4 基体
- 5 マスク
- 6 ポジ型レジストパターン

[図5]

【図6】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分

[発行日] 平成13年4月27日(2001.4.27)

【公開番号】特開平6-35182

【公開日】平成6年2月10日(1994.2.10)

【年通号数】公開特許公報6-352

[出願番号] 特願平4-192139

【国際特許分類第7版】

G03F 7/022

G02B 5/20 101

G03F 7/004 505

[FI]

G03F 7/022

G02B 5/20 101

G03F 7/004 505

【手続補正書】

【提出日】平成11年6月11日(1999.6.1)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正内容】

【書類名】 明細書

[発明の名称] ポジ型レジスト組成物及びそれを用いるカラーフィルターの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋削及び有機溶剤に可溶の染料が、これらの各成分を溶解しうる有機溶剤に溶解されてなることを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項2】熱硬化性樹脂がノボラック樹脂であり、キ ノンジアジド化合物が o - ナフトキノンジアジド化合物 である請求項1に記載のボジ型レジスト組成物。

【請求項3】架橋剤が_下式

 $-(CH_1), OR$

(式中、Rは水素原子又は低級アルキル基を表わし、sは1から4の整数を表わす)

で示される基を有する化合物である請求項1又は2 に記 載のボジ型レジスト組成物。

【請求項4】請求項1に記載のポジ型レジスト組成物を基体上に塗布した後、マスクを通して露光し、該露光部を現像してポジ型レジストパターンを形成させ、該パターンを全面露光し、次いで露光後のパターンを硬化させることを特徴とするカラーフィルターの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、カラーフィルターに好

適に用いられるポジ型レジスト組成物、及びそれを用いるカラーフィルターの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】カラーフィルター、特に電荷結合素子 (CCD)や液晶表示素子(LCD)等の固体撮像素子 用のカラーフィルターは、初めにフォトレジストにより パターンを形成し、次いで染色する方法、あるいは色素 や顔料等の色材を添加したフォトレジストによりパター ンを形成する方法により製作されている。

【0003】しかしながら、前者の方法には、染色工程 の複雑さや工程管理の困難さ等の問題がある。一方、後 者の方法としては、例えば、特開平 4-163552 号公報に 記載されているような、顔料を分散したレジスト等を用 いるものが提案されている。この方法は、顔料自体が1 μm 前後の粒子を含んでいるために、高解像度が要求さ れるCCD用カラーフィルターの製作にはあまり向いて いない。また、特開平4-128703 号公報に記載されてい るような、樹脂溶液に感光剤及び色素を溶解した色材を パターニングし、スピンオングラス(SOG)を保護膜 とする方法も知られているが、この方法では、色パター ンの安定性等に問題がある。さらに、特開平 2-127602 号公報及び特開平 4-175753 号公報に記載されているよ うな、ノボラック樹脂、キノンジアジド化合物及び染料 を含むポジ型レジスト組成物を用いる方法も知られてい るが、この方法は、バターン形成後に高温での加熱を要 するため、ノボラック樹脂の耐熱性等に問題がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従来技術の問題点を解決して、解像度や耐熱性等の諸性能に優れたポジ型レジスト組成物を提供し、さらにはそれを用いる、工程管理等の容易なカラーフィルターの製造方法を提供しようとするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤及び有機溶剤に可溶の染料が、これらの各成分を溶解しうる有機溶剤に溶解されてなるボジ型レジスト組成物を提供し、さらには、この組成物を基体上に塗布した後、マスクを通して露光し、露光部を現像してボジ型レジストバターンを形成させ、そのバターンを全面露光し、次いで露光後のバターンを硬化させることにより、カラーフィルターを製造する方法を提供するものである。

【0006】本発明の組成物を構成する熱硬化性樹脂は、熱により硬化する性質を有するものであればよく、特に制限はないが、好ましくは、フェノール性水酸基又はカルボキシル基を有する樹脂である。フェノール性水酸基を有する樹脂としては、例えば、アルカリ可溶性のノボラック樹脂(フェノール樹脂)や、ヒドロキシスチレンの単独又は共重合体などが挙げられる。後者の例としては、J. Photopolym.Sci. Technol., Vol.3, No.3 (1990)の第 235~247 頁に記載されるような、pーヒドロキシスチレンとpーアセトキシメチルスチレンとの共重合体などが挙げられる。一方、カルボキシル基を有する樹脂としては、例えば、メタクリレートと無水マレイン酸との共重合体などが挙げられる。

【0007】ノボラック樹脂についてさらに詳しく述べると、この樹脂は通常、フェノール類とアルデヒド類とを酸触媒の存在下に縮合して得られるものである。ノボラック樹脂の製造に用いられるフェノール類としては、例えば、フェノール、クレゾール、エチルフェノール、ブチルフェノール、キシレノール、フェニルフェノール、カテコール、レゾルシノール、ピロガロール、ナフトール、ビスフェノールのとが挙げられる。これらのフェノール類は、それぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いられる。アルデヒド類としては、例えば、ホルムアルデヒド、パラホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒドが挙げられる。

【0008】これらの熱硬化性樹脂は、必要により、分別等の手段を用いて分子量分布が調節されていてもよい。また、ビスフェノールAやビスフェノールC等の低分子量フェノール類を熱硬化性樹脂の一部として添加してもよい。

【0009】キノンジアジド化合物は、上記熱硬化性樹脂のアルカリ現像液に対する溶解を抑制するが、露光により分解してアルカリ現像液に可溶となるように作用するものであり、従来からノボラック/キノンジアジド系ポジ型レジストにおける感光剤として知られるものが、本発明においても使用できる。具体的には、o-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、o-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸アミド、o-ナフトキ

ノンジアジド-4-スルホン酸エステル、o-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸アミドなどが挙げられる。例えば、特開平 2-84650号公報や特開平 3-185447号公報にそれぞれ一般式(I)として記載されるフェノール化合物のキノンジアジドスルホン酸エステルなどが、感光性のキノンジアジド化合物として用いることができる。

【0010】架橋剤は、前記の熱硬化性樹脂を架橋し、 硬化させうるものであればよく、例えば、下式(I) 【0011】 - (CH₂), OR (1)

【0012】(式中、Rは水素原子又は低級アルキル基を表わし、sは1から4の整数を表わす)で示される基を有する化合物やメラミンなどが挙げられる。上記式(1)で示される基を有する化合物として、具体的には例えば、下式(II)で示されるジ又はトリアミノーsートリアジン化合物や、下式(III)~(VIII)で示される化合物などが挙げられる。

[0013] [化1]

【0014】式中、Zは基 $-NR_1R_2$ 又はフェニル基を表わし、 $R_1 \sim R_6$ のうち一つは基 $-(CH_2)_1$ ORを表わし、残りは各 α 独立に、水素原子又は基 $-(CH_2)_1$ ORを表わし、とこにR及びsは前記の意味を表わす。【0015】

【化2】

$$HOH_2C$$
 HOH_2C
 CH_3
 (III)

$$HOH_2C$$
 CH_3 HOH_2C CH_3 (IV)

$$H_3COH_2C$$
 CH_2OCH_3 $N-CH-N$ $C=O$ (V) $N-CH-N$ CH_3COH_2C CH_2OCH_3

$$H_3COH_2C$$
, N CH_2OCH_3 $VI)$

$$H_3COH_2C$$
 N
 N
 CH_2OCH_3
 (VII)

$$H_3COH_2C$$
, N , CH_2OCH_3 (VIII) C_2H_5

【0016】式(1)及び式(II)中のRで表わされる低級アルキル基としては、例えば、メチル、エチル、ブロビル、ブチルなどが挙げられ、なかでもメチル又はエチルが好ましい。式(III)及び式(IV)で示される化合物は各々、p-クレゾール又はp-t-ブチルフェノールを、塩基性条件下でホルムアルデヒドと縮合させることにより、製造できる。また、式(V)~(VIII)で示される各々の化合物は、例えば、特開平 1-293339 号公報に記載されている。式(1)で示される基を有する好ましい化合物としては、例えば、ヘキサメトキシメチロール化メラミン、ヘキサメトキシアロビロール化メラミンなどを挙げることができる。

[0017] また染料は、カラーフィルターとして望ましいスペクトルを有し、前記の熱硬化性樹脂を溶解する有機溶剤に可溶のものであればよい。例えば、油溶性染料、分散染料、反応性染料、酸性染料、直接染料などを用いることができ、具体例としては、住友化学工業

(株) 製のスミプラスト (Sumiplast) 染料、同じくオ

レオゾール(Oleosol)染料、チバガイギー社製のオラゾール染料、BASF社製のネオザボン(Neozapon)染料などが挙げられる。これらの染料は、そのままで有機溶剤に可溶であればそのまま用いることができ、また、有機溶剤に可溶となるように変性した形で用いることもできる。

【0018】有機溶剤は、以上の各成分を溶解するものであればよく、例えば、メチルセロソルブ、エチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノイソプロピルエーテル、プロピレングリコールモノメチルピロリドン、アーブチロラクトン、シクロヘキサノン、酢酸エチル、酢酸カーブチル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、乳酸メチル、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、ジメチルホルムアミドなどが挙げられる。これらの溶剤は、それぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いることができる。

【0019】本発明のポジ型レジスト組成物において、熱硬化性樹脂は通常、溶剤中に2~50重量%程度の濃度で溶解させる。また、キノンジアジド化合物、架橋剤及び染料は通常、上記の熱硬化性樹脂溶液中、それぞれ、2~20重量%程度、2~50重量%程度及び0.1~20重量%程度の濃度となるように使用される。これらのうち染料は、ポジ型レジスト組成物溶液中、1重量%以上の濃度となるように使用するのが有利であり、特にカラーフィルター用としては、溶剤を除く全固形分のうち染料が5重量%以上、さらには10重量%以上を占めるようにするのが好ましい。

【0020】ボジ型レジストは、露光によりアルカリ現像液に対する溶解度に差が生ずることを利用して、露光部が除去され、未露光部がボジ型パターンとして残存するものである。すなわち、上記キノンジアジド化合物は露光により分解してアルカリ現像液に可溶となるが、一方、未露光部では上記樹脂のアルカリ現像液に対する溶解を抑制するように作用する。露光には、例えば、水銀ランブ等の紫外線や、遠紫外線、電子線、X線などが用いられる。

[0021]図1〜図5に本発明方法の一態様を示す。まず、基体4に、熱硬化性樹脂(特に図示せず)、キノンジアジド化合物2、架橋剤(特に図示せず)、染料3及び溶剤(特に図示せず)を含む組成物を塗布した後、溶剤を蒸発させてレジスト膜1を形成する(図1参照)。次に、マスク5を通した露光により、露光部のキノンジアジド化合物を分解させる(図2参照)。その後現像して、未露光部が残存したポジ型レジストバターン6を得る(図3参照)。こうして得られるポジ型レジストバターン6を全面露光する(図4参照)。次いで加熱することにより、このレジストバターン6を硬化させ、

基体4上に保持させる(図5参照)。全面露光を行って キノンジアジド化合物を分解させた後、硬化させること により、ポジ型レジストバターンの耐溶剤性を高めるこ とができる。

[0022]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに具体的に説明する。実施例中、部は重量部を表わす。なお、以下の実施例において、カラーフィルターの製造に共通する条件は次のとおりである。すなわち、シリコンウェハーに、熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物、架橋剤、染料及び溶剤を含むポジ型レジスト組成物をスピンコートし、加熱により溶剤を蒸発させた後、マスクを通して露光し、キノンジアジド化合物を分解させた。必要により加熱した後、現像してモザイクバターンを得た。露光は、(株)日立製作所製のi線露光ステッパー HITACHILD-5010-i(NA=0.40)により行った。また現像には、住友化学工業(株)製の現像液 SOPD 又は SOPD-8 を用いた。

【0023】実施例1

m-クレゾール/p-クレゾール/ホルムアルデヒド (反応モル比=5/5/7.5) 混合物から得られたクレゾールノボラック樹脂 (ボリスチレン換算重量平均分子量 4,300) を3.4部、下式

[0024]

(化3)

【0025】で示されるフェノール化合物から製造された。一ナフトキノンジアジドー5ースルホン酸エステル(平均2個の水酸基がエステル化されている)を1.8部、ヘキサメトキシメチロール化メラミンを0.8部、住友化学工業(株)製のオレオゾールブルー ELを1部、及び乳酸エチルを20部混合して、ポジ型レジスト組成物を得た。とのレジスト組成物を用いて石英ウェハー上に作製した約3μm幅のシアンカラーフィルターについて、大塚電子(株)製の MCPD-1000により測定した透過率曲線を図6に示す。

【0026】実施例2

実施例1で得たポジ型レジスト組成物をシリコンウェハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。このシリコンウェハーを露光後、100℃で加熱し、次いでアルカリ現像により露光部を除去して、0.8μmの解像度を

有するポジ型着色バターンを得た。これを全面露光した 後、150℃で15分間加熱して、シアンカラーフィル ターを得た。

[0027] 実施例3

オレオゾールブルー EL に代えて、住友化学工業(株) 製のオレオゾールイエロー 2G を用いる以外は、実施例 1 と同様にしてポジ型レジスト組成物を得た。以下、実 施例2 と同様の操作を行って、イエローカラーフィルタ ーを得た。

【0028】実施例4

実施例1で用いたのと同じクレゾールノボラック樹脂を10部、実施例1に記載の式で示されるフェノール化合物のo-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルを1.8部、ヘキサメトキシメチロール化メラミンを2部、チバガイギー社製のオラゾールピンク(マゼンタ染料)を1部、及びエチルセロソルブアセテートを60部混合して、ポジ型レジスト組成物を得た。このポジ型レジスト組成物をシリコンウェハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。このシリコンウェハーを露光後、アルカリ現像して、1μmの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを全面露光した後、150℃で10分間加熱して、マゼンタカラーフィルターを得た。

【0029】実施例5

メチルメタクリレートと無水マレイン酸との共重合体を10部、実施例1で用いたのと同じ o ーナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルを10部、ヘキサメトキシメチロール化メラミンを2部、住友化学工業(株)製オのレオゾールブルー EL を2部、及びジメチルホルムアミドを80部混合して、ポジ型レジスト組成物を得た。このボジ型レジスト組成物をシリコンウェハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。このシリコンウェハーを露光後、100℃で加熱し、次いでアルカリ現像して、1μmの解像度を有するポジ型着色パターンを得た。これを全面露光した後、150℃で10分間加熱して、シアンカラーフィルターを得た。

[0030] 実施例6

実施例1で用いたのと同じクレゾールノボラック樹脂を10部、実施例1で用いたのと同じの一ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステルを5部、ヘキサメチロール化メラミンを2.5部、実施例3で用いたのと同じオレオゾールイエロー2Gを2部、及びエチルセロソルブアセテートを60部混合して、ボジ型レジスト組成物を得た。このポジ型レジスト組成物をシリコンウェハーにスピンコートした後、溶剤を蒸発させた。このシリコンウェハーを露光後、100℃で加熱し、次いでアルカリ現像して、1μmの解像度を有するボジ型着色パターンを得た。これを全面露光した後、150℃で10分間加熱して、イエローカラーフィルターを得た。

【0031】別途、オレオゾールイエロー 2G に代え

て、実施例4で用いたのと同じオラゾールピンクを用いる以外は、上と同様に操作してポジ型レジスト組成物を得た。このレジスト組成物を、上記イエローカラーフィルターの上に塗布し、イエローカラーフィルターを得た。さらに、実施例1で得たポジ型レジスト組成物をイエロー及びマゼンタカラーフィルターの上に塗布し、実施例2と同様に処理してシアンカラーフィルターを得た。こうして、イエロー、マゼンタ及びシアンの補色系カラーフィルターを得た。

【0032】参考例

全面露光の操作を行わず、150℃での加熱を10分間とした以外は、実施例3と同様にして得たイエローカラーフィルターの上に、実施例4で得たマゼンタ色ポジ型レジスト組成物を塗布したところ、イエローカラーフィルターのポジ型レジストパターンが溶解してしまった。【0033】

【発明の効果】本発明のボジ型レジスト組成物は、色成分として、有機溶剤に可溶の染料を用い、これを、熱硬化性樹脂、キノンジアジド化合物及び架橋剤とともに、これらの各成分を溶解しうる有機溶剤に溶解させたものであるため、均一な溶液となっており、それを基板上に塗布して溶剤を蒸発させた後のレジスト膜からは、解像度に優れた微細な画素を形成でき、また得られる画素は、加熱によって容易に硬化し、耐熱性や耐溶剤性等の

諸性能に優れたものとなる。したがって、この組成物を 用いれば、耐溶剤性や微細度等の諸性能に優れたカラー フィルターを容易に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】基体上に塗布して形成されたレジスト膜を示す 断面図である。

【図2】マスクを通して露光する工程を示す断面図である。

[図3] 露光、現像後のボジ型レジストバターンを示す 断面図である。

【図4】ポジ型レジストパターンを全面露光する工程を 示す断面図である。

【図5】硬化したボジ型レジストパターンを示す断面図 である。

【図6】実施例1のレジスト組成物を用いて石英ウェハー上に作製した約3μm幅のシアンカラーフィルターの透過率曲線である[大塚電子(株)製の MCPD-1000により測定]。

【符号の説明】

- 1 レジスト膜、
- 2 キノンジアジド化合物、
- 3 染料、
- 4 基体、
- 5 マスク、
- 6 ポジ型レジストパターン。